

研究評価委員会分科会の設置について

第28回研究評価委員会において、

研究評価委員会
「次世代半導体材料・プロセス基盤(MIRAI)プロジェクト」(事後評価)分科会

が設置された。

表 1 研究評価委員会「次世代半導体材料・プロセス基盤(MIRAI)プロジェクト」(事後評価)
分科会委員名簿

	氏名	所属、役職
分科 会長	しらき やすひろ 白木 靖寛	東京都市大学 総合研究所 教授 東京大学 名誉教授
分科 会長 代理	すぎやま すずむ 杉山 進	立命館大学 立命館グローバル・イノベーション研究機構 教授
委員	あだち たかお 安達 隆郎	エルピーダメモリ株式会社 取締役
	おかだ たつお 岡田 龍雄	九州大学 大学院システム情報科学研究院 電気システム 工学部門 教授
	おのだ ひろし 鉄田 博	日新イオン機器株式会社 新事業推進室 室長
	ささご まさる 笹子 勝	パナソニック(株) セミコンダクター社 生産本部 プロ セス開発センター 次世代技術グループ チームリーダー
	さの のぶゆき 佐野 伸行	筑波大学 大学院数理物質科学研究科 電子・物理工学専攻 教授
	しおの のぼる 塩野 登	(財)日本電子部品信頼性センター 理事
	すなみ ひでお 角南 英夫	広島大学 名誉教授
	ひらい よしひこ 平井 義彦	大阪府立大学 大学院工学研究科 電子・数物系専攻 教授
	わたなべ しゅんたろう 渡部 俊太郎	東京理科大学 総合研究機構 教授

敬称略、五十音順